

## 正 誤 表

熊本大学工学研究機器センター報告第29号をお送り致しましたが、数箇所にて誤りがありましたのでお手数ですがお直し戴ければ幸いと存じます。

### 誤

P 4 7    4階   X線回析室  
          高感度カメラ室

P 4 8    ⑤ハイポリツシャ  
          ⑪ストップフロー・ラピッドスキャン分光光度計

P 4 9    ⑮イオンビームスパッタリング装置  
          ⑯分子製造解析室

### 正

X線回折室

高速度カメラ室

ハイポリツシャ

ストップフロー・ラピッドスキャン分光光度計

イオンビームスパッタリング装置

分子構造解析室